

ランチョンセミナー レニショー  
ラマン分光分析の基礎と最近の評価事例

日時: 3月18日(日) 12:30~13:15  
会場: C303



第 65 回 応用物理学会春季講演会  
ランチョンセミナーのご案内

## 「ラマン分光分析の基礎と最近の評価事例」

開催日: 2018年3月18日(日) 12:30-13:15

会場: C303 定員 80名

参加費: 無料 (お弁当付き)

▼ お問い合わせ先

レニショー株式会社 ラマンシステムグループ  
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-29-8 TEL: 03-5366-5341

URL: <http://www.renishaw.jp>  
E-mail: [Japan@renishaw.com](mailto:Japan@renishaw.com)